

技術仕様書

Memosens CPS76E

プロセスモニタおよび制御用 pH/ORP センサ

Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ

アプリケーション

プロセス技術および以下のプロセス監視：

- 急速に変化する pH 値
- 電極への汚染性が高い液体（例：H₂S）

特長

- pH、ORP、rH 値（rH モードの場合）の同時測定
- ブリッジ電解液として新たに開発されたアクリルアミドを含まないゲル、化学的腐食に対して高耐性
- CIP/SIP 洗浄に最適、オートクレーブ可能
- イオントラップ付きの耐毒性リファレンスにより長寿命
- 効果的な温度補償用の NTC 30K 温度センサを内蔵
- 白金電極：リファレンスインピーダンス測定のために追加で使用
- 以下の測定によるガラス破損および詰まり検知：
 - ガラス膜インピーダンス
 - リファレンスインピーダンス
- 危険場所で使用するための各種認定（オプション）

Memosens テクノロジーのその他の特長

- 接点を排除して最大のプロセス安全性を確保、電磁誘導式信号伝送
- デジタルデータ伝送によりデータセキュリティを保証
- センサデータがセンサに保存されるため操作が容易
- センサ稼働データをセンサ内に記録することで予知保全が可能



機能とシステム構成

測定原理

pH 測定

pH 値は、測定物の酸性度またはアルカリ度の測定単位として使用されます。測定物の pH 値に応じて、センサのガラス膜が電気化学ポテンシャルを発生させます。このポテンシャルは、ガラス膜の外層に H⁺ イオンが選択的に蓄積することによって生じます。その結果、そこで電位差を伴う電気化学境界層が形成されます。内蔵された Ag/AgCl リファレンスシステムが、比較電極として機能します。

測定電圧はネルンストの式を使用して対応する pH 値に変換されます。

ORP 測定

ORP 電位は、測定物の酸化成分と還元成分間の平衡状態を示す測定単位です。ORP は、白金または金の電極を使用して測定されます。pH 測定と同様に、統合された Ag/AgCl リファレンスシステムが比較電極として使用されます。

rH 測定

rH 値は、溶液中の水素分圧の負の常用対数として定義されます。rH 値を計算するには、溶液の pH 値と ORP 値を同時に測定する必要があります。

次の方程式を使用して値を計算します。

$$rH = 2 \cdot (mV/S) + 2 \text{ pH}$$

pH	pH 測定値
mV	ORP 測定値 mV + 207 mV (Ag/AgCl システム)
S	pH 電極のスロープ

rH 値は、プロセス溶液の酸化または還元力の指標となります。測定範囲は 0～42 です。

rH 値	プロセス測定物
0～9	強い還元力
9～17	弱い還元力
17～25	未定の測定物
25～34	弱い酸化力
34～42	強い酸化力

リファレンスインピーダンス測定

リファレンスインピーダンスの監視は、液絡膜が目詰まりする可能性のあるセンサにのみ役立ちます。表面積が小さいため、これは、たとえばセラミック液絡膜を使用するセンサに最適です。

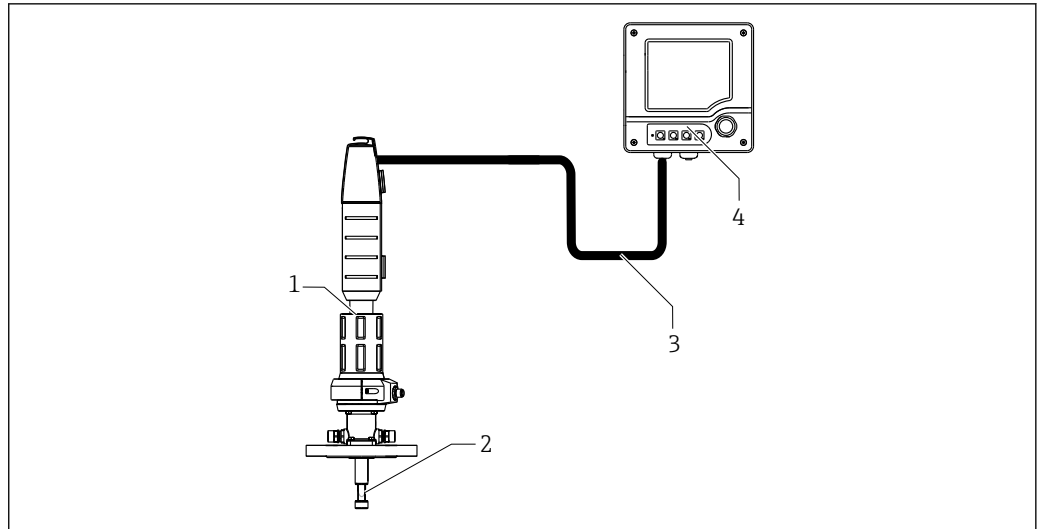
計測システム

計測システム一式は以下で構成されます。

- pH/ORP センサ CPS76E
- Memosens データケーブル CYK10 または CYK20
- 変換器（例：Liquiline CM44、Liquiline CM42）
- ホルダ
 - 浸漬ホルダ（例：Dipfit CPA111）
 - 流通ホルダ（例：Flowfit CPA25）
 - リトラクタブルホルダ（例：Cleanfit CPA871）
 - 常設型ホルダ（例：Unifit CPA842）

アプリケーションに応じて、以下の追加オプションを使用できます。

自動洗浄および自動校正システム（例：Liquiline Control CDC90）



A0025757

■ 1 pH 測定用計測システムの例

- 1 リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA871
- 2 pH/ORP センサ CPS76E
- 3 Memosens データケーブル CYK10
- 4 危険場所でも使用可能な 2 線式変換器 Liquiline M CM42

通信およびデータ処理

変換器との通信



Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサは、必ず Memosens テクノロジー搭載の変換器に接続します。アナログセンサ用の変換器にデータを伝送することはできません。

デジタルセンサでは、計測システムデータをセンサ内に保存できます。これには、以下のデータが含まれます。

- 製造者データ
 - シリアル番号
 - オーダーコード
 - 製造日
- 校正データ
 - 校正日
 - 25 °C (77 °F) でのスロープ
 - 25 °C (77 °F) でのゼロ点
 - 内蔵温度センサのオフセット
 - ORP 測定オフセット
 - 校正回数
 - 校正履歴
 - 前回の校正または調整に使用された変換器のシリアル番号
- 稼働データ
 - 温度アプリケーション範囲
 - pH アプリケーション範囲
 - ORP アプリケーション範囲
 - 初期調整日
 - 最高温度値
 - 過酷な条件下での稼働時間
 - 滅菌回数
 - CIP カウンタ

上記のデータは Liquiline CM42、CM44x、および Memobase Plus CYZ71D で表示可能です。

信頼性

信頼性

取扱いが容易

Memosens テクノロジーを搭載したセンサには、校正データやその他の情報（例：総稼働時間または過酷な測定条件下での稼働時間など）を保存できる電子部が組み込まれています。センサを接続すると、センサデータが自動的に変換器に伝送され、現在の測定値を計算するために使用されます。校正データがセンサ内に保存されているため、測定点に関係なくセンサの校正や調整を行うことが可能です。その結果、

- ラボなど屋内において安定した外部条件下で容易に校正が可能のため、校正品質が向上します。
- 事前校正したセンサを迅速かつ簡単に交換できるため、測定点の可用性が大幅に向上します。
- センサデータを利用することにより、メンテナンス間隔の正確な設定および予知保全が可能です。
- センサ履歴は外部のデータ記憶媒体および評価プログラム（例：Memobase Plus CYZ71D）に記録できます。
- 保存されたセンサのアプリケーションデータを使用して、的を絞った方法でセンサの連続使用を特定することが可能です。

干渉波の適合性

デジタルデータ伝送によりデータセキュリティを保証

Memosens テクノロジーによりセンサ内の測定値がデジタル化され、そのデータは干渉波の影響を受けない非接触式接続を介して変換器に伝送されます。その結果、

- センサが故障した場合、またはセンサと変換器間の接続が中断された場合、これが確実に検出され、通知されます。
- 測定点の可用性が確実に検出され、通知されます。

安全性

最大のプロセス安全性

非接触式接続を介した測定値の電磁誘導伝送により、Memosens は最高レベルのプロセス安全性を保証し、以下のメリットをもたらします。

- 湿気に起因するあらゆる問題を解消します。
 - 接続部の腐食がない
 - 湿気による測定値への影響なし
- 変換器は測定物から電氣的に絶縁されています。「対称高インピーダンス」や「非対称」、または、ある種のインピーダンス変換器の問題は解消されています。
- 測定値デジタル伝送のシールド対策により電磁適合性（EMC）が保証されます。
- 本質的に安全な電子部により危険場所で問題なく使用できます。センサ、ケーブル、変換器など、すべてのコンポーネントに対する個別の防爆認定により、完全な柔軟性が実現します。

入力

測定変数

- pH 値
- ORP
- rH 値
- 温度

測定範囲

ORP : -1 500～1 500 mV

アプリケーション B

- pH : 0～14
- 温度 : 0～140 °C (32～284 °F)

アプリケーション H

- pH : 0～12
- 温度 : 0～140 °C (32～284 °F)

 プロセスの動作条件に注意してください。

電源

電気接続

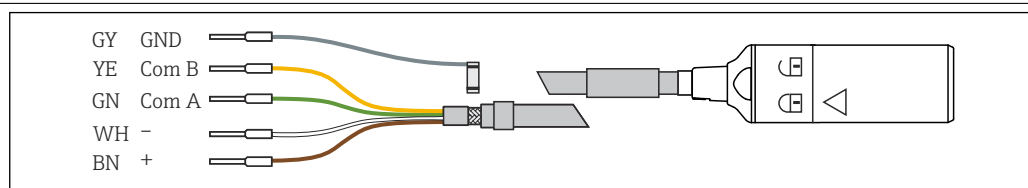


図 2 測定用ケーブル CYK10 または CYK20

▶ Memosens 測定用ケーブル（例：CYK10 または CYK20）をセンサに接続します。

 ケーブル CYK10 の詳細については、BA00118C を参照してください。

性能特性

リファレンスシステム

TB および TU リファレンスシステム :

TP リファレンスシステム :

イオントラップ付き Ag/AgCl リファレンスリード、ブリッジ電解液 : ゲル KCl, 3 mol, AgCl フリー

イオントラップ付き Ag/AgCl リファレンスリード、ブリッジ電解液 : ゲル KCl, 3 mol, AgCl フリー、加圧 0.7 MPa (102 psi) (絶対圧) ; 圧力インジケータによる表示

設置

取付方向

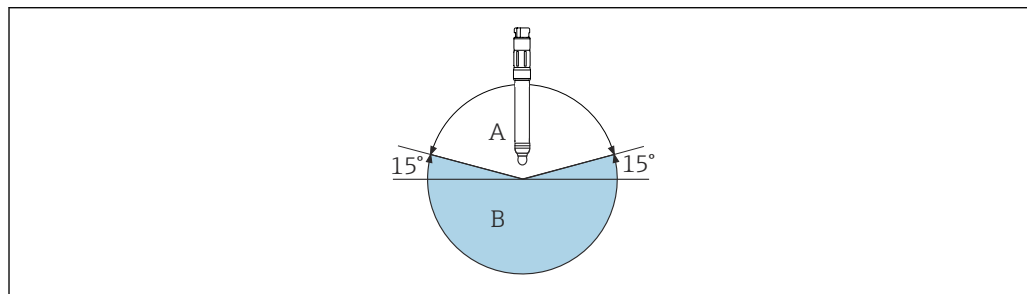
- センサを上下逆向きに取り付けしないでください。
- 水平に対して最低 15° 以上の傾斜角度が必要です。

注記

センサの傾斜角度が 15° 未満の場合

ガラス電極に気泡が形成され、pH 隔膜が内部の電解液で完全に覆われる保証がありません。

- ▶ センサの設置角度が 15° 未満にならない位置を選択してください。



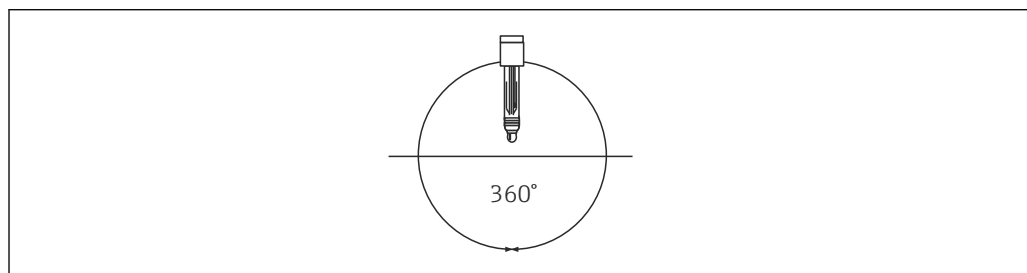
A0028039

図 3 取付角度は水平に対して最低 15° 以上

- A 許容される取付方向
B 禁止される取付方向

上下逆向きの設置対応のセンサの設置方向：

- 「リファレンスシステム」のオーダーコードに応じて、センサは上下逆向き設置に適合します。
- 任意の方向にセンサを設置できます。



A0028040

図 4 取付角度は任意

設置方法



ホルダ取付けの詳細については、使用されるホルダの取扱説明書を参照してください。

1. センサをねじ込む前に、ホルダのネジ、O リング、シール表面に汚れや損傷がなく、ネジがスムーズに回ることを確認してください。
2. 3 Nm (2.21 lbf ft) のトルクでセンサを手で締め付けます (Endress+Hauser 製ホルダに取り付ける場合にのみ適用)。



保湿キャップの取り外しに関する詳細については、BA02142C を参照してください。

環境

周囲温度範囲

注記

霜が発生すると破損の危険性があります！

- ▶ -15 °C (5 °F) 以下の温度でセンサを使用しないでください。

保管温度

0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)

保護等級 IP 68 (10 m (33 ft) 水柱、25 °C (77 °F)、45 日、1 M KCl)

電磁適合性 (EMC) 干渉波の放出および干渉波の適合性は以下に準拠：
 ■ EN 61326-1:2013
 ■ EN 61326-2-3:2013

プロセス

プロセス温度範囲 アプリケーション B および H : 0~140 °C (32~284 °F)

バージョン TB : 0~140 °C (32~284 °F)
 バージョン TU、TP (加圧リファレンス) : 0~140 °C (32~284 °F) (140 °C (284 °F) 滅菌用のみ)
 レンズ) : 連続運転では最大 100 °C (212 °F)、T > 100 °C (212 °F) で圧力損失が増加するため

プロセス圧力範囲



高いプロセス圧力下で長期間使用するとセンサが加圧状態になります。

突然の破裂およびガラスの破片により負傷する恐れがあります。

- ▶ これらの加圧状態のセンサを、減圧したプロセス圧力または大気圧で使用する場合は、急速に加熱しないでください。
- ▶ これらのセンサを取り扱う場合は、必ず保護メガネおよび適切な手袋を着用してください。

アプリケーション B : 0.08~1.4 MPa (11.6~203 psi) 絶対圧
 アプリケーション H 0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧

導電率 10 µS/cm (大気圧下、流れなし) (最小流速；圧力および温度は一定)

P-T レイティング

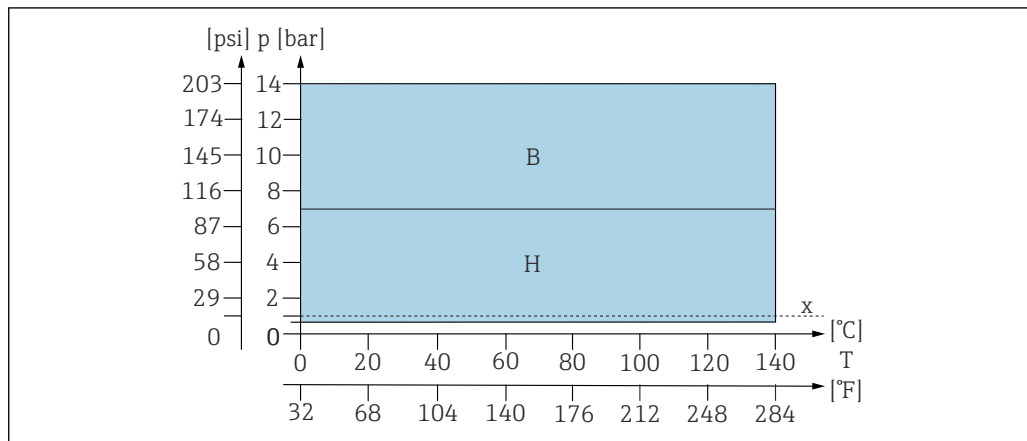


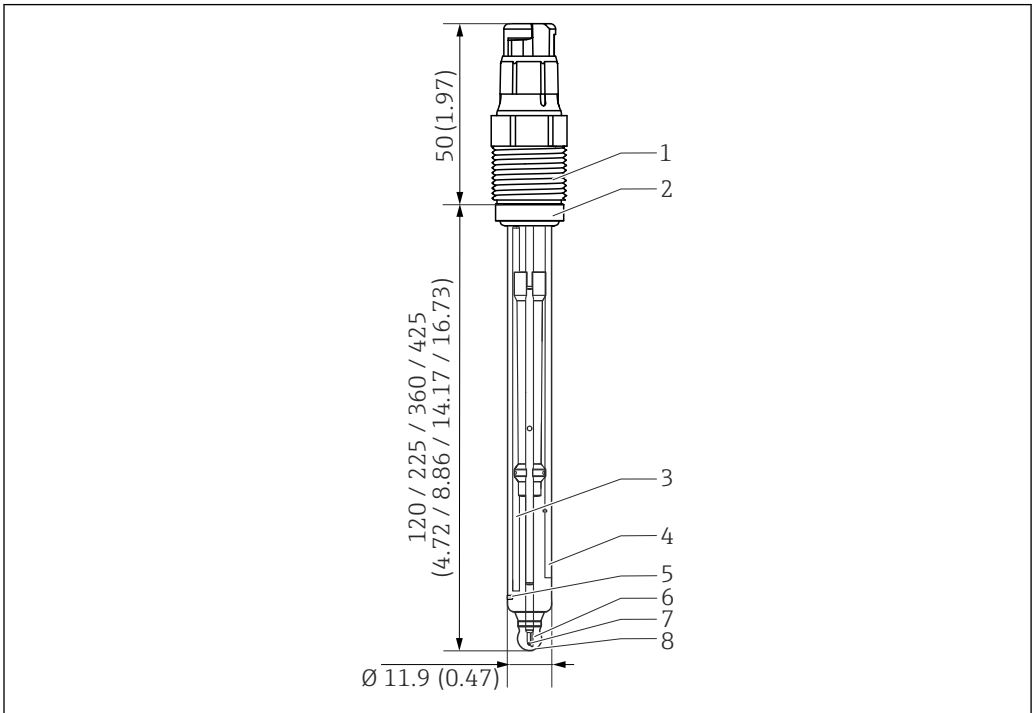
図 5 圧力/温度定格

B アプリケーション B
 H アプリケーション H
 x 大気圧

A0058261

構造

外形寸法



A0045817

図 6 CPS76E。単位：mm (in)

- 1 プロセス接続付き Memosens プラグインヘッド
- 2 スラストカラー付き O リング
- 3 イオントラップ付きリファレンス
- 4 ORP 測定素子
- 5 セラミック液絡膜
- 6 温度センサ
- 7 Ag/AgCl リファレンスリード
- 8 pH ガラス膜

質量	設置長さ	120 mm (4.72 in)	225 mm (8.86 in)	360 mm (14.17 in)	425 mm (16.73 in)
	質量	40 g (1.4 oz)	60 g (2.1 oz)	90 g (3.2 oz)	100 g (3.5 oz)

材質	センサシャフト	プロセスに適したガラス
	pH ガラス膜	タイプ B
	金属リード	Ag/AgCl
	液絡膜	セラミック液絡膜、二酸化ジルコニウム
	ORP 測定素子	白金
	O リング	FKM
	プロセスカップリング	PPS ガラス繊維強化
	銘板	金属酸化物セラミック

温度センサ	NTC 30K
-------	---------

プラグインヘッド	非接触式デジタルデータ伝送用の Memosens プラグインヘッド、耐圧性 1.6 MPa (232 psi) (相対圧)
----------	---

プロセス接続	Pg 13.5
--------	---------

合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、www.endress.com の関連する製品ページから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. 「ダウンロード」を選択します。

防爆認定

ATEX

II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

IECEX

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

NEPSI

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

CSA C/US

- IS CL I DIV 1, GP A, B, C, D Ex ia IIC T3/T4/T6
- CL 1 ゾーン 0, AEx ia IIC T3/T4/T6 Ga

日本国内防爆

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

INMETRO

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Korea Ex

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

EAC Ex

EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X

UKCA Ex

II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga



Memosens テクノロジー搭載デジタルセンサの危険場所バージョンは、プラグインヘッドに赤橙色のリングが付いています。



Memosens データケーブル CYK10、変換器 CM82、CM42、CM42B の説明に従ってください。

その他の認定

TÜV 認証、Memosens プラグインヘッド

耐圧性 1.6 MPa (232 psi) (相対圧)、安全圧力の最低 3 倍

EAC

本製品は、ユーラシア経済連合 (EAEU) で適用される TP TC 020/2011 指令に従って認定を取得しています。EAC 適合マークが製品に貼付されています。

CRN

センサは、0.1 MPa (15 psi) を超える定格圧力で使用できるため、CSA B51 (「ボイラー、圧力容器、導圧管コード」、カテゴリ F) に準拠して、カナダ全州で CRN (Canadian Registration Number、カナダ登録番号) に登録されています。

注文情報

納入範囲

納入範囲は以下のとおりです。

- ご注文のバージョンのセンサ
- 取扱説明書
- 危険場所における安全上の注意事項 (防爆認定取得センサ用)
- ご注文の認証 (オプション) に関する補足シート

製品ページ

www.endress.com/cps76e

製品コンフィギュレータ

1. 機器仕様選定：製品ページでこのボタンをクリックします。

2. **Extended 機器**を選択します。
↳ 別のウィンドウでコンフィギュレータが起動します。
 3. 各機能に対して必要なオプションを選択し、要件に応じて機器を構成します。
↳ このようにして、機器の有効かつ完全なオーダーコードを受け取ることができます。
 4. **送信**：構成した製品をショッピングカートに追加します。
-  製品の多くでは、選択した製品バージョンの CAD または 2D 図面をダウンロードすることも可能です。
5. **CAD**：このタブを開きます。
↳ 図面ウィンドウが表示されます。各種ビューを選択できます。これらは形式を選択してダウンロードできます。

アクセサリ

以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。

ここに記載されるアクセサリは、本資料の製品と技術的な互換性が確保されています。

1. 製品の組合せについては、アプリケーション固有の制限が適用される場合があります。
アプリケーションの測定点の適合性をご確認ください。この確認作業は、測定点事業者が責任を持って実施してください。
2. 本資料（特に技術データ）の情報に注意してください。
3. ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

機器固有のアクセサリ

ホルダ

Unifit CPA842

- 食品、バイオテクノロジー、医薬用の設置ホルダ
- EHEDG および 3A 認証
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa842



技術仕様書 TI01367C

Cleanfit CPA875

- 滅菌/サニタリアpplication向けのプロセスリトラクタブルホルダ
- 直径 12 mm の標準センサを使用したインライン測定用（pH、ORP、溶存酸素など）
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa875



技術仕様書 TI01168CJA

Dipfit CPA140

- 非常に厳しいプロセス用のフランジ接続付き pH/ORP 浸漬ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa140



技術仕様書 TI00178C

Cleanfit CPA871

- 水/廃水処理、化学工業向けのフレキシブルなプロセスリトラクタブルホルダ
- 径 12 mm の標準センサを使用するアプリケーション向け
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa871



技術仕様書 TI01191CJA

Cleanfit CPA450

- タンクおよび配管に径 12 mm、長さ 120 mm のセンサを設置するための手動式リトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa450



技術仕様書 TI00183C

Cleanfit CPA473

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きのステンレス製プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa473

 技術仕様書 TI00344C

Cleanfit CPA474

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きの樹脂製プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa474

 技術仕様書 TI00345C

Dipfit CPA111

- 開放型/密閉型タンク用の樹脂製浸漬ホルダおよび設置ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa111

 技術仕様書 TI00112C

Flowfit CPA240

- 厳しい要件のプロセスに対応可能な pH/ORP 流通ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa240

 技術仕様書 TI00179C

Flowfit CPA25

- pH/ORP 測定用の流通ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa25

 技術仕様書 TI01710C

Ecofit CPA640

- 120 mm pH/ORP センサおよび TOP68 カップリング付きセンサケーブル用のアダプタセット
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpa640

 技術仕様書 TI00246C

標準液

Endress+Hauser の高品質標準液 - CPY20

高品質 pH 標準液 CPY20 により、高精度の pH 校正が保証されます。pH 2.0、pH 4.0、pH 7.0、pH 9.0、pH 9.2、pH 10.0、pH 12.0 に使用可能です。FDA 指定の防腐剤のみが含まれます。詳細情報および製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpy20

ORP 標準液 CPY3

- 220 mV、pH 7
- 468 mV、pH 0.1

製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpy3

測定用ケーブル

Memosens データケーブル CYK10

- Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cyk10

 技術仕様書 TI00118C

Memosens ラボケーブル CYK20

- Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cyk20



www.addresses.endress.com
